OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS

9.5.1 Strahlende Elektronenübergänge

(Das Gesamtwerk besteht aus zwei Teilen, der vorliegende Teil II schließt direkt an Teil I an.)

	Seite
Teil I: Optische Wellenleiter (getrennter Band)	
O. Geschichtliche Entwicklung und Obersicht	
1. Optische Wellen in Gläsern	
2. Filmwellenleiter	
3. Planare Wellenleiter mit seitlicher Begrenzung	
4. Stufenfasern	
5. Gradientenfasern	
6. Signaldämpfung und -verzerrung in Lichtwellenleitern	
7. Herstellung und Verkabelung von Lichtwellenleitern	
8. Linsenleiter, Resonatoren und Strahlwellen im Raum	
Teil II: Komponenten, Systeme, Meßtechnik	
9. Laser und LED	317
9.1 Allgemeine Grundlagen	318
9.1.1 Induzierte Emission und Absorption	318
9.1.2 Spontane Obergänge	324
9.1.3 Strahlungslose Übergänge	328
9.1.4 Verstärker	329
9.1.5 Laserverstärker-Rauschen	333
9.1.6 Laser-Oszillatoren	339
9.2 Gaslaser	348
9.2.1 Helium-Neon-Laser	350
9.2.2 Argon-Laser	352
9.3 Festkörperlaser	353
9.3.1 Neodym-YAG-Laser	354
9.3.2 Glasfaserlaser	355
9.3.3 Titan-Saphir-Laser	357
9.4 Farbstoff-Laser	358
9.5 Halbleiterlaser	360

361

		Seite
	9.5.2 Doppelhetero-Diode	367
	9.5.3 Diodenlaser	372
	9.6 · LED	391
	9.7 Nichtlineare Effekte in Lichtwellenleitern	398
	9.7.1 Selbstphasenmodulation und Solitonen	399
	9.7.2 Stimulierte Raman-Streuung	401
	9.7.3 Stimulierte Brillouin-Streuung	402
10.	Modulation	406
	10.1 Direkte Modulation von LED	408
	10.2 Direkte Modulation von Halbleiterlasern	413
	10.3 Externe Modulation	425
	10.3.1 Elektro-optischer Effekt	426
	10.3.2 Phasenmodulation mit Strahlmodulatoren	430
	10.3.3 Amplituden- und Intensitätsmodulation mit Strahlmodulatoren	431
	10.3.4 Kenngrößen, Modulationsband und -leistung von Strahlmodulatoren	434
	10.3.5 Lauffeld-Strahlmodulator	437
	10.3.6 Wellenleitermodulatoren	439
	10.3.7 Ausgeführte Modulatoren	449
11.	Photodetektoren	451
	11.1 Photodioden	452
	11.2 Lawinenphotodioden (APD)	467
	11.3 Photozellen und -vervielfacher	479
	11.4 Infrarotdetektoren	484
	11.4.1 Photowiderstände	484
	11.4.2 Thermische Photodetektoren	488
	11.5 Rauschen von Photodetektoren	489
12.	Optische Schaltungen und integrierte Optik	501
	12.1 Optische Verbindungen und Obergänge	502
	12.1.1 Berechnung von Verbindungen	503
	12.1.2 Faserspleiße und -stecker	515
	12.1.3 Optische Übergänge	521
	12.1.4 Anregung von Fasern durch Laser und LED	529
	12.2 Optische Verzweigungen und Koppler	537
	12.2.1 Richtkoppler	540
	12.2.2 Koppler für lokale Netze	546
	12.2.3 Präzisionskoppler	551
	12.2.4 Multiplexer und Demultiplexer	556

	Seite
12.3 Komponenten und Schaltungen in integrierter Optik	559
12.3.1 Wellenleiter für monolithische Integration	559
12.3.2 Optische Komponenten für monolithische Integration	561
12.3.3 Integrierte Optoelektronik	565
13. Optische Nachrichtensysteme	568
13.1 Binäre Modulation	569
13.1.1 Der ideale Impulsempfänger	570
13.1.2 Verstärkerrauschen im Photoempfänger	572
13.1.3 Impulsenergie und Fehlerwahrscheinlichkeit	582
13.1.4 Impulsform und -abstand	588
13.1.5 Digitale Fasersysteme	593
13.2 Analoge Modulation	603
13.2.1 Intensitätsmodulation im Basisband	603
13.2.2 Frequenzmodulation eines Zwischenträgers	606
13.3 Optischer Überlagerungsempfang	611
13.3.1 Homodynempfang	613
13.3.2 Heterodynempfang	617
13.3.3 Komponenten und Schaltungen für Systeme mit Überlageru	ngsempfang 619
13.4 Laserrauschen in Fasersystemen	626
13.4.1 Modenverteilungsrauschen	628
13.4.2 Reflexionsrauschen	629
13.4.3 Modenrauschen	631
14. Meßtechnik (U. Unrau)	637
14.1 Meßvorbereitungen	638
14.1.1 Schutz der Augen	638
14.1.2 Vorbereitungsarbeitungen an LWL	639
14.2 Messung von Kern- und Mantelgeometrie	645
14.3 Messung von Brechzahlprofil und numerischer Apertur	648
14.3.1 Das Nahfeldverfahren	648
14.3.2 Das Strahlungsfeldverfahren	657
14.3.3 Berechnung des Profilexponenten	664
14.3.4 Messung der numerischen Apertur	666
14.4 Dämpfungsmessungen	671
14.4.1 Abhängigkeit von den Anregungsbedingungen	671
14.4.2 Das Abschneideverfahren	675
14.4.3 Das Rückstreu-Meßverfahren	678

Seite
686
686
688
693
695
698
700
702
702
707
711
717
718
726
728